طراحی الکترود نازک رسانای شفاف ساندویچ شکل ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS بر روی بستر PET

میلاد رزم پوش'، بهرام عابدی روان

*1 دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ²دانشکده علوم پایه، دانشگاه ستاری، تهران، ایران

اطلاعات مقاله	چکیدہ
تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۱/۱۸	در این تحقیق، یک سیستم چند لایهای نانوساختار رسانای شفاف ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS بر روی بستر پلیاتیلن ترفتالات (PET) با استفاده از نرمافزار Essential Macleod طراحی و شبیهسازی شد. هدف اصلی از طراحی این ساختار، بهبود و
شاپای چاپی: 2588-493x شاپای الکترونیکی: 4921-2588	بهینهسازی ویژگیهای تراگسیلی اپتیکی و مقاومت الکتریکی بود. برای دستیابی به این هدف، ضخامت بهینه هر یک از لایهها به گونهای محاسبه شد که همزمان تراگسیلی اپتیکی بالا و مقاومت الکتریکی پایین را ارائه دهد. با استفاده از نرمافزار Essential Macleod و
* نویسنده مسئول <u>u.razmpoosh@gmail.com</u>	تحلیل شبیه سازی، ضخامت بهینه برای هر لایه به طور دقیق تعیین شد. این روش طراحی و بهینه ساختار که مینه ساختار را در
	کاربردهای مختلف اپتوالکترونیکی فراهم میکند. برخی خواص الکتریکی و اپتیکی سیستم چندلایهای ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS مورد بررسی قرار گرفت. خواص مورد اندازه گیری شامل مقاومت الکتریکی سطحی، تراگسیلی اپتیکی و بازتاب بوده است. ساختار چندلایهای ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS بهترین نتایج را در صورتی که ضخامت لایههای نقره ۱۰ نانومتر
	و ضخامت لایههای ZnS ۳۰ نانومتر بود، به دست آمد. و در این شرایط، ضریب شایستگی $\Gamma_{TC} = 0.0745 \ \Omega^{-1}$ بدست آمد که بیشترین مقدار آن است و نشاندهنده بهترین کارایی ساختار است. همچنین، مقاومت الکتریکی سطحی پایین در حدود ۶٫۳۲۸ Ω/sq و تراگسیلی در ناحیه مرئی برابر با ۹۲٫۷۵٪ بدست آمد. مقاومت الکتریکی پایین و تراگسیلی بالا این

واژگان كليدى: الكترود، رسانا، شفاف، نازك، PET

ساختار را به عنوان الكترود رسانای شفاف در كاربردهای اپتوالكترونیک مقدور می سازد.

مقدمه

اکسیدهای رسانا و شفاف (TCOs)، موادی هستند که همزمان دارای ویژگیهای مقاومت الکتریکی کم و شفافیت بالا در ناحیه

قابل رؤیت طیف نور هستند. به دلیل کاربردهای نوآورانهای که در دستگاههای اپتوالکترونیکی متنوعی مانند نمایشگرهای پنلی بزرگ، صفحههای لمسی و سلولهای خورشیدی دارند، توجه قابل توجهی به خود جلب کردهاند.

Downloaded from jmrph.khu.ac.ir on 2025-04-14]

¹ Transparent Conductive Oxides

این مواد به لطف تواناییهای خاص خود در انتقال الکتریسیته و تردیدهای کمتر در امتداد نور قابل رؤیت، به عنوان یک انتخاب مطلوب در صنعت الكترونيك قدرتمند شناخته شدهاند [۱–۴]. تا به امروز، اكسيد اينديوم- قلع (ITO) به عنوان محبوب ترين گزينه اکسید رسانا و شفاف (TCO) شناخته شده است. ویژگیهای منحصر به فردی مانند مقاومت الکتریکی بسیار پایین (تقريباً Ω/sq ۴-۱۰) و شفافيت بالا (حدود ۸۰ درصد)، آن را در صنايع الكترونيك پيشرفته به عنوان انتخاب اصلى تبديل كرده است. اما، مصرف گسترده ITO به عنوان TCO به معنای مصرف بیشترین مقدار ایندیوم در بازار است. این موضوع میتواند به عواقب قابل توجهی از جمله کاهش ارزش بازار ایندیوم منجر شود [۵ و ۶]. همچنین، ITO با محدودیتهایی مواجه است؛ زیرا برای دستیابی به رسانایی و شفافیت بهتر، به طور معمول نیاز به تیمار حرارتی در دمای تقریبی ۳۰۰ درجه سانتیگراد دارد [۷]. در نتیجه، بررسی جایگزینی مناسب و کارآمد برای ITO در صنعت الكترونيك الزامي است تا مشكلات مربوط به مصرف اينديوم و محدودیتهای عملکرد ITO را بهبود بخشیم.

بنابراین، در حال حاضر نیاز فوری به جایگزینی ارزان قیمت برای TOTاوجود دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است که چندین گزینه مناسب وجود دارد. یکی از این گزینهها استفاده از اکسیدهای فلزی دوپ شده مانند AZO و GZO است. این اکسیدها، که ارزانتر از TOT هستند، توسط چندین پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفتهاند ITO-۸]. جایگزین دیگری که مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از سیستمهای چندلایه دیالکتریک/فلز/دیالکتریک(D/M/D) است. در این سیستمها، یک لایه نازک فلزی بین دو لایه دیالکتریک قرار می گیرد. این ساختارها توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتهاند و به عنوان جایگزینی مناسب برای TOT مطرح شدهاند [۲۱–۱۲].

به طور معمول، در ساختارهای D/M/D، برای لایه فلزی از نقره با ضخامت حدود ۱۰–۲۰ نانومتر استفاده می شود. این انتخاب به دلیل دو ویژگی مهم نقره، یعنی هدایت الکتریکی بالا و ضریب

خاموشی کم در دامنه قابل رؤیت، صورت می گیرد [۱۷-۱۹]. به این ترتیب، لایه نازک نقره به عنوان یک لایه فلزی. میان دو لایه دیالکتریک در ساختار D/M/D قرار میگیرد. بر اساس گزارشها، ساختار چندلایه D/M/D نسبت به فیلم TCO تکلایه، عملکرد بهتری دارد و ضخامت آن نیز کمتر است. با استفاده از این ساختار، بازتاب از لایه فلزی کاهش یافته و شفافیت بیشتری به دست می آید. علاوه بر این، این ساختار نشان داده است که مقاومت بهتری نسبت به خرابیها از خود نشان میدهد و به طور کلی در برابر عوامل مختلف، مانند خوردگی و خراش، مقاومت بیشتری دارد. در سال ۱۹۰۷، بادیکر^۲ به بررسی هدایت الکتریکی لایههای نازک و شفاف اکسید کادمیوم (CdO) پرداخت. او در این تحقیقات، از یک صفحه نازک کادمیوم استفاده کرد که به وسيله اكسيداسيون حرارتي تهيه شده بود. نتايج اين تحقيقات نشان داد كه اكسيد كادميوم قابليت توليد لايههاي نازک TCO را دارد، که به دلیل خواص هدایت الکتریکی و شفافیت بالا، میتواند در بسیاری از برنامههای الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد [۲۰]. در سالهای بعد، تحقیقات نشان داد که بسیاری از اکسیدهای دوتایی که عمدتاً از فلزات سنگین تشکیل می شوند، دارای خواص شفافیت نوری و هدایت الکتریکی بسیار برجستهای هستند. بهعنوان نمونه، اكسيدهاى ZrO₂ , TiO₂ ،GaO₃ ,SnO₂ ,ZnO, In₂O₃ و ... از این ترکیبات برخوردارند. این ترکیبات با خواص الکتریکی و نوری برجسته خود، به عنوان لایههای نازک شفاف و هادی در برنامههای مختلف الکترونیکی و نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند [۲۰].

دیاکسید تیتانیوم (TiO₂) یکی از مواد نیمههادی قدرتمند و با هزینه کم است که از آن به عنوان یک جزء بسیار خوب و پراستفاده در صنایع استفاده می شود. یکی از ویژگیهای برجسته این ماده، بازگشایی باند وسیع آن است که حدود

² Carl Baedeker

۳٫۴ eV از خود نشان میدهد، این ویژگی باعث شفافیت آن در ناحیه مرئی میشود. همچنین، دیاکسید تیتانیوم بسیار پایدار و مقاوم است و ویژگیهای فیزیکی برتری از قبیل ثابت الکتریک بالا، مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی را دارا میباشد. این ماده همچنین به طور موثری به سطوح دیگر چسبندگی داشته و به عنوان یک ماده پایه در صنایع مختلف، از جمله صنایع الکترونیکی و فوتوکاتالیستیک، استفاده میشود [۲۱ و ۲۲]. بنابراین، در این مطالعه، از دیاکسید تیتانیوم (CiC) به عنوان لایهی دیالکتریک استفاده شده است. به طور کلی، وقتی لایههای فلزی روی لایههای دیالکتریک قرار میگیرند، آنها تمایل دارند که به شکل رشد ولمر– وبر^۳ (رشد سهبعدی) رشد کنند. در این نوع رشد، رشد از هستههای جداگانه آغاز میشود که به تدریج به یکدیگر متصل میشوند [۳۲ و ۲۲].

ZnO (اکسید روی) یک نیمههادی با رسانایی بالا است و میتواند جریان الکتریکی را به خوبی انتقال دهد. علاوه بر این، ZnO دارای شفافیت بالا در ناحیه مرئی است، که آن را به یک انتخاب مناسب برای برنامههایی که نیاز به همزنگی با نور دارند، تبدیل کرده است. ZrO₂ (اکسید زیر کونیوم) نیز یک نیمههادی با رسانایی بالا است. این ماده دارای خواص رسانا و عایقی قابل تنظیم است، به این معنی که با تغییر شرایط مانند دما، می توان خواص رسانایی و عایقی آن را تغییر داد. همچنین، ZrO₂ دارای شفافیت بالا در برخی از نواحی طیفی است، که آن را به یک کاندیدای مناسب برای کاربردهای شفافیت نوری میسازد. SnO₂ (اکسید قلع) نیز یک نیمه هادی با رسانایی و شفافیت بالا است. این ماده دارای خواص الکتریکی برجسته بوده و میتواند جریان الکتریکی را به خوبی منتقل کند. همچنین، SnO₂ دارای شفافیت بالا در نواحی مرئی است، که آن را به یک گزینه مناسب برای کاربردهایی مانند لايههاى نازك شفاف مىكند.در مجموع، ZrO₂ ،ZnO و SnO₂ نیز همگی از نیمههادیهایی با رسانایی و شفافیت بالا هستند که در برنامههای مختلفی از جمله الکترونیک و نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند [۲۵ و ۲۶].

-۱ جزئیات محاسبات لایههای ساختار

در این تحقیق، با استفاده از نرمافزار Macleod که یک ابزار پیشرفته برای طراحی و تحلیل پوششهای نازک نوری است، لایههای رسانای شفاف طراحی شد. هدف اصلی ما در این تحقيق، ايجاد الكترودى با خواص شفافيت بالا و مقاومت سطحی کم است. برای این منظور، ساختار لایههای نازک D/M/D/M/D بر روی زیرلایه پلی اتیلن ترفتالات (PET) طبق شکل۱ شبیهسازی شد. انتخاب PET به دلیل خواص آن از جمله مقاومت بالا در برابر شکستگی، وزن سبک و هزینه مناسب بودن آن صورت گرفت. در مرحله بعد، مقدار شفافیت در این تحقیق، بر روی زیرلایهPET ، از مواد دىالكتريك ZnS، ZrO۲ و TiO2 و فلزات Au ، Ag و Alبه عنوان لایههای رسانای شفاف استفاده شد. لایههای دىالكتريك ZnS ،ZrO۲ و TiO2 به عنوان لايههاى غيررسانا در طراحي الكترود شفاف استفاده شدهاند. اين لايهها به دليل خواص الكتريكي و اپتيكي مناسب، براي ایجاد عایقی موثر در ساختار الکترود شفاف استفاده می شوند. از سوی دیگر، لایه های فلزی Au ، Ag و Al نیز به عنوان لایههای رسانا در این ساختار استفاده شدهاند. این لايههاى فلزى، به دليل خواص رسانايي بالا، بهبود شفافيت و انتقال نور در الكترود شفاف را به همراه دارند. هدف از این طراحی، دستیابی به حداکثر شفافیت نوری در محدوده طیفی مرئی و حداقل مقاومت سطحی برای افزایش کارایی الكترود است. به منظور بهينهسازى اين ساختار، ضخامت لایههای دیالکتریک و فلزی در بازههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیهسازی نشان داد که استفاده از لایه دیالکتریک ZnS با ضخامت ۳۰ نانومتر و لایه فلزی Ag با ضخامت ۱۰ نانومتر منجر به بهینهترین عملکرد از نظر شفافیت اپتیکی و رسانایی الکتریکی میشود. این تركيب ضخامت موجب افزايش انتقال نورى، كاهش بازتاب و بهبود خواص الكتريكي شده و امكان استفاده از اين الكترود

³ Volmer - Weber

را در کاربردهایی نظیر نمایشگرهای شفاف، سلولهای خورشیدی و ادوات نوری پیشرفته فراهم میسازد.



شکل ۱: شماتیک اولیه ساختار الکترود رسانای شفاف

۲- بحث و نتايج

در طراحی لایههای نازک رسانای شفاف، ضخامت هر لایه تأثیر قابل توجهی بر بازتاب و تراگسیل نور، و همچنین بر مقاومت الکتریکی سطحی دارد. این عوامل بسیار مهم برای ارزیابی عملکرد و سایر ابزارهای نوری میباشند. ضخامت لایههای نازک رسانای شفاف میتواند تأثیر مستقیم در بازتاب و تراگسیل نور داشته باشد. زمانی که ضخامت لایهها به طور ایدهآل تنظیم میشوند، بازتاب نور به حداقل و تراگسیل به حداکثر ممکن میرسد. این ویژگی مهم استفاده از لایههای نازک رسانای شفاف در ساختارهای نوری را فراهم میکند. همچنین، ضخامت لایههای نازک رسانای شفاف تأثیر مستقیمی بر مقاومت سطحی دارد. مقاومت سطحی نشان بر عملکرد ساختار نوری داشته باشد. ضخامت میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد ساختار نوری داشته باشد. ضخامت میاسب لایهها نوری اینه میتواند مخامت اینه است و میتواند تأثیر زیادی نور به کاهش مقاومت سطحی شود که این امر برای

حائز اهمیت است •بنابراین، در طراحی لایههای نازک رسانای شفاف، ضخامت هر یه به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در ارزیابی عملکرد الکترودهای رسانای شفاف و کاربردهای آنها در قطعات اپتوالکترونیک و سایر برنامههای نوری، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مقاومت سطحی لایه های نازک رسانای شفاف را می توانیم از معادله ی زیر حساب کنیم:

$$R_{sh} = \frac{Z}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{R}} - 1\right) \tag{1}$$

که در آن R بازتاب در ناحیه ی فروسرخ، R_{sh} مقاومت سطحی و $\Omega_{0}=377$ امپدانس فضای آزاد است. این رابطه نشان میدهد که بازتاب در ناحیه ی فروسرخ به غلظت الکترون در این پوشش ها بستگی دارد. بازتاب در طول موج الکترون در این پوشش ها بستگی دارد. بازتاب در ناحیه (Trom میتواند به عنوان معیاری برای بازتاب در ناحیه ی فروسرخ استفاده شود [۲۷و ۲۸]. ضریب شایستگی (F_{TC} ی فروسرخ استفاده شود (۲۷و ۲۸]. ضریب شایستگی و





شكل٢: تراگسيل اپتيكى ساختار TiO2 30nm/(Ag,Au,Al) 10nm/TiO2 30nm/(Ag,Au,Al) 10nm/TiO2 30nm در ناحيه طول موج ٩٠٠-

نانومتر

۱۰ نانومتر در نظر گرفته شده است. همانطور که در شکل ۲ مشاهده میشود، استفاده از نقره به عنوان لایههای فلزی منجر به بیشترین شفافیت در ناحیه مرئی میشود. نقره خواص اپتیکی مناسبی در ناحیه مرئی دارد که بازتابندگی بسیار کمی دارد و اکثر نور مرئی را از خود عبور میدهد. به عبارت دیگر، نقره به حداقل بازتاب میرسد و نور را از ساختار عبور میدهد. این ویژگی شفافیت را در ناحیه مرئی افزایش میدهد. از سوی دیگر، آلومینیوم و طلا خواص اپتیکی متفاوتی نسبت به نقره دارد. در ناحیه مرئی، آلومینیوم بازتابندگی بسیار بالایی دارد و تراگذرایی نور را به حداقل میرساند. این به معنای بازتاب بیشتر نور مرئی و کاهش عبور آن از ساختار است. بنابراین، استفاده از

با توجه به شکل ۲، بهترین فلز برای استفاده در لایههای فلزی ساختار ساندویچی پنج لایهای مورد بررسی قرار گرفته است. در این ساختار، از دیالکتریک TiO₂ برای لایههای اول، سوم و پنجم استفاده شده است، در حالی که برای لایههای فلزی دوم و چهارم از نقره، طلا و آلومینیوم استفاده شده است. ضخامت لایههای دیالکتریک ۳۰ نانومتر در نظر گرفته شده است، زیرا وقتی ضخامت لایه دی الکتریک کمتر از ۳۰ نانومتر هست، نفوذ جزئی لایههای فلزی وجود دارد که میتواند باعث کاهش کنترل پذیری مقاومت سطحی شود و همچنین ضخامت بیش از ۳۰ نانومتر نیز فاصله بین لایههای فلزی را افزایش داده و منجر به افزایش مقاومت سطحی میشود، بخاطر همین ضخامت بهینه ۳۰ نانومتر برای لایه

آلومینیوم به جای نقره، به ویژه به دلیل بازتاب بالا در ناحیه مرئی، منجر به کاهش شفافیت ساختار می شود. نقره یک مادهی رسانا است و رسانایی الکتریکی بالایی دارد. این به معنای انتقال جریان الکتریکی به خوبی است. بنابراین، استفاده از نقره در لایههای دوم و چهارم ساختار الکترود رسانای شفاف، می تواند شفافیت ساختار را افزایش دهد که تراگسیلی نور طبق شکل ۲ برای این ساختار بیش از ۹۰ درصد است. از سوی دیگر، آلومینیوم و طلا رسانایی الکتریکی کمتری نسبت به نقره دارند، که این به معنای انتقال

جریان الکتریکی کمتری است. همانطور که در شکل ۲ مشاهده میشود، استفاده از آلومینیوم و طلا به جای نقره در لایههای دوم و چهارم منجر به کاهش رسانایی الکتریکی و در نتیجه کاهش شفافیت الکتریکی ساختار میشود. با توجه به شکل۲ و مطالب گفته شده در اینجا برای ساختار پنچ لایهای مورد بررسی از فلز نقره برای لایه های فلزی استفاده شده است.



شكل٣: تراگسيل اپتيكى ساختار TiO₂,ZrO₂,ZnS) 30nm/Ag 10nm/(TiO₂,ZrO₂,ZnS) 30nm/Ag 10nm/(TiO₂,ZrO₂,ZnS) در ناحيه طول

موج ۹۰۰–۴۰۰ نانومتر

ضخامت لایههای فلزی دوم و چهارم ۱۰ نانومتر انتخاب شدهاند. ZnS دارای شفافیت اپتیکی بالایی در ناحیهی مرئی است، به این معنی که نور مرئی را به خوبی عبور میدهد و کمتر بازتاب میکند. با استفاده از ZnS به عنوان لایهی دیالکتریک، نور مرئی که از بالای ساختار عبور میکند، به خوبی از طریق لایهی دیالکتریک ZnS عبور میکند و به لایهی بعدی میرسد. این امر باعث افزایش شفافیت ساختار در شکل ۳ به بررسی شفافیت اپتیکی ساختار پنج لایهای، برای حالتی که از مواد ZrO₂ ،TiO₂ و ZnS برای لایههای دیالکتریک استفاده شده است، پرداخته شده است. همانطور که در شکل۳ مشاهده می شود وقتی از مادهی ZnS برای لایههای دی الکتریک استفاده شده است، ساختار در ناحیه مرئی دارای بیشترین شفافیت می باشد. در اینجا برای بررسی بهترین ماده برای لایههای دی الکتریک، ضخامت لایههای اول، سوم و پنجم ۳۰ نانومتر و

در محدودهی نور مرئی میشود. درواقع مادهی ZnS دارای ضریب شکست بالایی نسبت به مواد TiO₂ و ZrO₂ در محدوده نور مرئی است. ضریب شکست بالا به معنی این است که نور کمتری در مرزهای جداکنندهی لایهها بازتاب میشود. با استفاده از ZnS به عنوان لایهی دیالکتریک، کاهش بازتاب نور در محدودهی نور

مرئی اتفاق میافتد و نور به خوبی از طریق ساختار عبور میکند. این امر نیز به افزایش شفافیت اپتیکی ساختار کمک میکند. بنابراین در این ساختار پنج لایهای مورد بررسی از مواد ZnS برای لایههای اول، سوم و پنجم استفاده شده



شكل۴: تراگسيل و بازتاب اپتيكي ساختار پنج لايهاي ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm

در شکل۴ به بررسی تراگسیلی نور در ناحیه مرئی برای ساختار ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS بر روی بستر PET، به ازای ضخامت لایههای فلزی نقره بین ۵ تا ۲۰ نانومتر و ضخامت لایههای دیالکتریک ZnS تانومتر، پرداخته شده است. همانطور که در شکل۴ مشاهده می کنیم با افزایش ضخامت لایههای نقره از ۵ نانومتر به ۲۰ نانومتر، شفافیت اپتیکی نمونهها کاهش پیدا کرده و بازتاب در ناحیه مرئی و مادون قرمز افزایش یافته است. در واقع لایههای نقره به عنوان لایههای فلزی دارای رانش آزاد الکترونها هستند و موجب انتقال الکتریکی خوبی در ساختار می شوند. با

افزایش ضخامت لایههای نقره، فاصله میان لایهها افزایش مییابد و اثر تداخل نور در ساختار کاهش مییابد، که باعث کاهش شفافیت در ناحیهی مرئی میشود و همچنین ضخامت بیشتر لایههای نقره منجر به افزایش تداخل نور در ساختار میشود. نوری که از بالای ساختار عبور میکند و به لایههای فلزی نقره برخورد میکند، ممکن است بازتاب شود و به سمت بالا بازگردد. این بازتاب نور منجر به افزایش شدت نور در ناحیهی مرئی و مادون قرمز میشود.





شکل۵: a) تراگسیلی اپتیکی در طول موج ۵۵۰ نانومتر، b) بازتاب اپتیکی در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر، c) مقاومت الکتریکی سطحی و d) ضریب شایستگی برای ساختار Ag بر حسب ضخامت لایه ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm

ساختار	Tmax% (at 550nm)	R% (at 1700nm)	$R_{sh}\left(\Omega/sq\right)$	$F_{TC}(\Omega^{-1})$
ZnS 30nm/Ag 5nm/ZnS 30nm/Ag 5nm/ZnS 30nm	٩٣,٣٢	74,87	79,47	۰,۰۱۷
ZnS 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm	97,70	۹۳,۶	5,84	۰,۰۷۴
ZnS 30nm/Ag 15nm/ZnS 30nm/Ag 15nm/ZnS 30nm	۲۵,۹۸	98,98	۲,۹۳	•,• ٢٢
ZnS 30nm/Ag 20nm/ZnS 30nm/Ag 20nm/ZnS 30nm	49,48	٩٧,٩٧	1,947	۰,۰۰۰۴۵
ا ۹۳٬۳۲، ۹۲٬۷۵، ۷۵٬۹۸ و ۴۹٬۴۶ درصد میباشد که	برابر با	ZnS 30nm/Ag/ZnS	دول۱ برای ساختار	طبق شکل 5a و ج
ین تراگسیلی در ناحیه مرئی و طول موج ۵۵۰ نانومتر	بيشتر	، لایه فلزی نقره ۵، ۱۰،	30n وقتيكه ضخامت	m/Ag/ZnS 30nm
ساختار ZnS 30nm/Ag 5nm/ZnS 30nm/Ag	برای	ل موج ۵۵۰ نانومتر (طول	ت، تراگسیلی در طول	۱۵ و ۲۰ نانومتر هس
5 5nm/ZnS مىباشد و طبق شكل 5b وقتى ضخامت	80nm	به آن دارد) به ترتیب	شترین حساسیت را	موجی که چشم بی

ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS ساختار اینیکی سطحی و ضریب شایستگی ساختار 30nm/Ag x nm/ZnS 30nm/Ag x nm/ZnS

لایه نقره از ۵ نانومتر به ۲۰ نانومتر افزایش مییابد، بازتاب در ناحیه مادون قرمز و طول موج ۱۷۰۰ نانومتر افزایش مییابد که مطابق جدول ۱ برای حالتی که ضخامت لایه فلزی نقره ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ نانومتر است، بازتاب نور در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر به ترتیب ۲۰,۸۲، ۹۳٫۶، ۹۶٫۹۶ و ۹۷٫۹۷ درصد میباشد و باتوجه به این نکته انتظار میرود که مقاومت الکتریکی سطحی با افزایش ضخامت لایه فلزی کاهش یابد و رسانایی ساختار بهبود یابد که این نکته در شکل 50 نیز قابل مشاهده میباشد و مطابق جدول ۱ وقتی ضخامت لایه نقره در ساختار ۵۰، ۱۰ و ۱۵ نانومتر است، ضخامت ایه نقره در ساختار ۵۰، ۱۰ و ۱۵ نانومتر است،

مقاومت الکتریکی سطحی به ترتیب ۲۹٬۴۲ ، ۲۹٬۴۳ ، ۲۹٬۹۳ و (Ω/sq) میباشد ولی در ساختار فوق برای حالتیکه ضخامت لایه فلزی نقره ۱۰ نانومتر است، ساختار دارای بیشترین ضریب شایستگی هست. هرچند برای ساختار فوق وقتیکه ضخامت لایه نقره ۵ نانومتر است بیشترین شفافیت وقتیکه ضخامت لایه نقره ۵ نانومتر است بیشترین شفافیت ایتیکی را دارد و وقتیکه ضخامت لایه نقره ۲۰ نانومتر است دارای کمترین مقاومت الکتریکی سطحی میباشد ولی در این ساختار پنج لایهای ساندویچ شده توسط لایه های Ag و نقره اختیار کردهایم.



شكل ۶: تراگسیل و بازتاب اپتیکی ساختار پنج لایهای ZnS 3x nm/Ag 10nm/ZnS x nm/Ag 10nm/ZnS x nm

در شکل۶ به بررسی تراگسیلی ساختار ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS بر روی بستر PET در ناحیه مرئی و بررسی بازتاب نور در ساختار فوق در ناحیه مادون قرمز برای حالتیکه ضخامت لایه های فلزی نقره ۱۰ نانومتر و ضخامت لایه های IN ۲۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ناموتر انتخاب شده است، پرداختهایم. مشاهده می شود وقتیکه که ضخامت لایههای دی الکتریک ZnS ۲۰ نانومتر است، ساختار در طول موج ۵۵۰ نانومتر (طول موجی که چشم بیشتر به آن حساس

است) بیشترین شفافیت اپتیکی را داراست و همچنین با افزایش ضخامت لایههای دی الکتریک ZnS از ۱۰ نانومتر به ۴۰ نانومتر، بازتاب نور در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر افزایش یافته است. درواقع زمانی که نور از فضا به ساختار وارد میشود، در معرض تداخل قرار میگیرد. وقتی که ضخامت لایههای دیالکتریک ZnS افزایش مییابد، فاصله میان این لایهها افزایش مییابد. این افزایش فاصله منجر به افزایش

تداخل نور در ساختار میشود. تداخل نور در ساختار پیچ لایهای ساندویچی باعث ایجاد حالتهای تداخلی فازی میشود که باعث بازتاب نور میشوند. با افزایش ضخامت لایههای دیالکتریک ZnS تعداد حالتهای تداخلی فازی در ساختار افزایش مییابد و نور به

طور مکرر بین لایهها تداخل میکند. این تداخل نور در نتیجه باعث افزایش بازتاب نور در ساختار میشود، به ویژه در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر.



شکل۷: a) تراگسیلی اپتیکی در طول موج ۵۵۰ نانومتر، b) بازتاب اپتیکی در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر، c) مقاومت الکتریکی سطحی و d) ضریب شایستگی برای ساختار ZnS x nm/Ag 10nm/ZnS x nm/Ag 10nm/ZnS x nm

ZnS x nm/Ag 10nm/ZnS x nm/Ag 10nm/ZnS	، سطحی و ضریب شایستگی ساختار	نراگسیل و بازتاب اپتیکی، مقاومت الکتریکی	جدول۲: مقدار عددی :
---------------------------------------	------------------------------	--	---------------------

x nm	
------	--

ساختار	Tmax% (at 550nm)	R% (at 1700nm)	$R_{sh}\left(\Omega/sq\right)$	$F_{TC}(\Omega^{-1})$
ZnS 10nm/Ag 10nm/ZnS 10nm/Ag 10nm/ZnS 10nm	54,47	94,11	۵,۸۱	• ,• • ٢ ١
ZnS 20nm/Ag 10nm/ZnS 20nm/Ag 10nm/ZnS 20nm	٩٠,٩٣	٩٣,٩٧	۵,۹۵۴	• ,• ۶۴۹
ZnS 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm	97,70	٩٣,۶١	۶,۳۲۸	۰,۰۷۴۵
ZnS 40nm/Ag 10nm/ZnS 40nm/Ag 10nm/ZnS 40nm	۷۸,۳۸	٩٣,٠٣	۶,۹۳	• ,• 178

لایههای ZnS و ZnS و ۱۰ نانومتر بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که در نمونه طراحی شده تراگسیل در ناحیه مرئی ۹۳,۶۱٪ و مقاومت الکتریکی سطحی آن (Ω/sq) ۶,۳۲۸ و ضریب شایستگی آن نیز (Ω) ۰,۰۷۴۵ بدست آمده است. بنابراین این سیستم پنج لایهای میتواند جایگزین مناسبی برای الکترودهای مرسوم ITO و دیگر الکترودها باشد.

منابع

[1] Wager, J.F, Transparent electronics. *science*, *300*(5623), pp.1245-1246, (2003).

[2] Habis, C., Zaraket, J., & Aillerie, M.. Transparent Conductive Oxides. Part I. General Review of Structural, Electrical and Optical Properties of TCOs Related to the Growth Techniques, Materials and Dopants. In *Defect and Diffusion Forum* (Vol. 417, pp. 243-256). Trans Tech Publications Ltd. (2022, July).

[3] Chavan, G. T., Kim, Y., Khokhar, M. Q., Hussain, S. Q., Cho, E. C., Yi, J., ... & Jeon, C. W. A brief review of transparent conducting oxides (TCO): the influence of different deposition techniques on the efficiency of solar cells. *Nanomaterials*, *13*(7), 1226. (2023).

[4] Razmpoosh, M., Abedi Ravan, B. (2024). 'Designing and improving the performance of a transparent conductive electrode using a TiO2/Ag/ZnS/Ag/TiO2 mirror-shaped multilayer nano structure.', *Nanoscale*, 11(2), pp. 75-61.

[5] Angmo, D., Krebs, F.C., 2013. Flexible ITO- free polymer solar cells. *Journal of Applied Polymer Science*, *129*(1), pp.1-14.

[6] Lu, X., Zhang, Y., & Zheng, Z.. Metalbased flexible transparent electrodes: challenges and recent advances. *Advanced Electronic Materials*, 7(5), 2001121, (2021).

[7] Zilberberg, K., Gasse, F., Pagui, R.,

ZnS/Ag طبق شکل 7a و جدول۲ برای ساختار 10nm/ZnS/Ag 10nm/ZnS وقتيكه ضخامت لايه دىالكتريك ۲۰، ۲۰، ۲۰ و ۴۰ نانومتر هست، تراگسیلی در طول موج ۵۵۰ نانومتر (طول موجى که چشم بيشترين حساسيت را به آن دارد) به ترتیب برابر با ۶۴٬۴۷، ۹۰٬۹۳، ۹۲٬۷۵ و ۷۸٬۳۸ درصد می باشد که بیشترین تراگسیلی در ناحیه مرئی و طول موج ۵۵۰ نانومتر برای ساختار ZnS 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm/Ag تانومتر برای ساختار 10nm/ZnS 30nm مى باشد و طبق شكل 5b وقتى ضخامت لايه ZnS از ۱۰ نانومتر تا ۴۰ نانومتر افزایش می یابد، بازتاب در ناحیه مادون قرمز و طول موج ۱۷۰۰ نانومتر کاهش می یابد که مطابق جدول ۱ برای حالتی که ضخامت لایه دی الکتریک ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ نانومتر است، بازتاب نور در طول موج ۱۷۰۰ نانومتر به ترتيب ۹۴٬۱۱، ۹۳٬۹۷، ۹۳٬۶۱ و ۹۳٬۰۳ درصد می باشد و باتوجه به این نکته انتظار میرود که مقاومت الکتریکی سطحی با افزایش ضخامت لایه دیالکتریک افزایش یابد و رسانایی ساختار کاهش یابد که این نکته در شکل 5c نیز قابل مشاهده می باشد و مطابق جدول۲ وقتی ضخامت لایه دیالکتریک در ساختار ZnS/Ag 10nm/ZnS/Ag 10nm/ZnS 30nm به ترتيب ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ نانومتر است، مقاومت الکتریکی سطحی به ترتیب ۵٬۸۱ ۵٫۹۵۴، ۶٫۳۲۸ و (Ω/sq) ۶٫۹۳ می باشد ولی در ساختار فوق برای حالتیکه ضخامت لایه دیالکتریک ۳۰ ZnS نانومتر است، ساختار دارای بیشترین ضریب شایستگی هست که برابر با وق وقتيكه $F_{TC}{=}0.0745~\Omega^{-1}$ ضخامت لایه دی الکتریک ۱۰ نانومتر است دارای کمترین مقاومت الکتریکی سطحی میباشد ولی در این ساختار ینج لایهای ساندویچ شده توسط لایه های Ag و ZnS، ضخامت بهینه ۳۰ نانومتر را برای ضخامت لایه دیالکتریک ZnS اختیار کردهایم.

۳- نتیجه گیری

در این پژوهش ما سیستم پنج لایهای ساندویج شکل ZnS در این پژوهش ما سیستم پنج لایهای ساندویج شکل 30nm/Ag 10nm/ZnS 30nm را به عنوان پوشش رسانای شفاف طراحی کردیم. جنس بهینه برای لایههای دی الکتریک و فلز، ZnS و Ag و ضخامت بهینه برای

[15] Wang, C., & Xing, Z. Preparation and characterization of ZnS/metal/ZnS transparent conductive multilayer films with different metal layers. *Journal of Modern Optics*, 71(4-6), 177-183, (2024).

[16] Loka, C., Lee, K.S., Preparation of TiO2/Ag/TiO2 (TAT) multilayer films with optical and electrical properties enhanced by using Cr-added Ag film. *Applied Surface Science*, *415*, pp.35-42, (2017).

[17] Lee, C.H., Pandey, R., Wang, B.Y., Choi, W.K., Choi, D.K., Oh, Y.J., Nanosized indium-free MTO/Ag/MTO transparent conducting electrode prepared by RF sputtering at room temperature for organic photovoltaic cells. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, *132*, pp.80-85, (2015).

[18] Yu, S., Li, L., Lyu, X., Zhang, W.,
Preparation and investigation of nano-thick
FTO/Ag/FTO multilayer transparent
electrodes with high figure of
merit. *Scientific reports*, 6(1), p.20399 ,
(2016).

[19] Oh, I.S., Ji, C.H., Oh, S.Y., Effects of ytterbium on electrical and optical properties of BCP/Ag/WO 3 transparent electrode based organic photovoltaic cells. *Electronic Materials Letters*, *12*, pp.156-162, (2016).

[20] Bright, C.I., Review of transparent conductive oxides (TCO). *Mattox D, editor*, *50*, (2007).

[21] Zhou, C., Xi, Z., Stacchiola, D. J., & Liu, M. Application of ultrathin TiO2 layers in solar energy conversion devices. *Energy Science & Engineering*, *10*(5), 1614-1629. (2022).

[22] Vyas, S., Tiwary, R., Shubham, K., Chakrabarti, P., Study the target effect on the structural, surface and optical properties of TiO2 thin film fabricated by RF sputtering method. *Superlattices and Microstructures*, 80, pp.215-221, (2015).

[23] Campbell, C.T., Ultrathin metal films and particles on oxide surfaces: structural,

Polywka, A., Behrendt, A., Trost, S., Heiderhoff, R., Gorrn, P., Riedl, T., Highly robust indium- free transparent conductive electrodes based on composites of silver nanowires and conductive metal oxides. *Advanced Functional Materials*, 24(12), pp.1671-1678, (2014).

[8] Khuili, M., Fazouan, N., Abou El Makarim, H., El Halani, G., Atmani, E.H., Comparative first principles study of ZnO doped with group III elements. *Journal of Alloys and Compounds*, 688, pp.368-375, (2016).

[9] Zhang, D., Yu, W., Zhang, L., & Hao, X. (2023). Progress in the synthesis and application of transparent conducting film of AZO (ZnO: Al). *Materials*, *16*(16), 5537.

[10] Mahmood, K., Park, S.B., Atmospheric pressure based electrostatic spray deposition of transparent conductive ZnO and Aldoped ZnO (AZO) thin films: Effects of Al doping and annealing treatment. *Electronic Materials Letters*, 9, pp.161-170, (2013).

[11] Das, H. S., Das, D. K., Maity, S. K., Khatua, D., Gupta, G. K., Jalgham, R. T., ... & Roymahapatra, G. Analysis of the influence of the thickness of transparent conducting oxide (GZO) with Ga-doping and its use as anode materials in organic light-emitting diodes. *ES Energy & Environment*, 25, 1239, (2024).

[12] Ginley, D.S., Perkins, J.D., Transparent conductors. In *Handbook of transparent conductors* (pp. 1-25). Boston, MA: Springer US, (2010).

[13] Haidari, G. Nano-viewpoint in modeling and investigation of the D/M/D transparent-conductive layer. *Plasmonics*, *17*(1), 249-255, (2022).

[14] Cattin, L., Louarn, G., Morsli, M., & Bernède, J. C. Semi-transparent organic photovoltaic cells with dielectric/metal/dielectric top electrode: influence of the metal on their performances. Nanomaterials, 11(2), 393, (2021). dimensional Systems and Nanostructures, 41(3), pp.387-390, (2009).

[28] Liu, X., Cai, X., Qiao, J., Mao, J., Jiang, N., The design of ZnS/Ag/ZnS transparent conductive multilayer films. *Thin Solid Films*, 441(1-2), pp.200-206, (2003).

[29] Haacke, G., New figure of merit for transparent conductors. *Journal of Applied physics*, *47*(9), pp.4086-4089, (1976).

electronic and chemisorptive properties. *Surface science reports*, 27(1-3), pp.1-111, (1997).

[24] Formica, N., Ghosh, D.S., Carrilero, A., Chen, T.L., Simpson, R.E., Pruneri, V., Ultrastable and atomically smooth ultrathin silver films grown on a copper seed layer. *ACS applied materials & interfaces*, 5(8), pp.3048-3053, (2013).

[25] Jang, B., Kim, J., Lee, J., Park, G., Yang, G., Jang, J., & Kwon, H. J. Combustion-assisted low-temperature ZrO2/SnO2 films for high-performance flexible thin film transistors. *npj Flexible Electronics*, 8(1), 74, (2024).

[26] Beckford, J., Behera, M. K.,
Yarbrough, K., Obasogie, B., Pradhan, S.
K., & Bahoura, M. Gallium doped zinc oxide thin films as transparent conducting oxide for thin-film heaters. *AIP Advances*, *11*(7), (2021).

[27] Zhao, P., Su, W., Wang, R., Xu, X., Zhang, F., Properties of thin silver films with different thickness. *Physica E: Low*-



Design of ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS Sandwich Shape Transparent Conductive Thin Electrode on PET Substrate

¹ Milad Razmpoosh, ² Bahram Abedi Ravan

^{1*} Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

² Faculty of Basic Sciences, Sattari University, Tehran, Iran

Article details

Abstract

Received: 2025/01/07 Accepted: 2025/03/16 Published: 2025/04/07

ISSN: 2588-493x eSSN: 2588-4821

Correspondence email: u.razmpoosh@gmail.com



In this research, a nanostructured multilayer transparent conductive system, ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS, was designed and simulated on a polyethylene terephthalate (PET) substrate using Essential Macleod software. The primary objective of this design was to enhance and optimize both the optical transmittance and electrical resistance properties. To achieve this, the optimal thickness of each layer was calculated to simultaneously provide high optical transmittance and low electrical resistance. Utilizing Essential Macleod software and simulation analysis, the optimal thickness for each layer was precisely determined. This design and optimization method for the ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS structure facilitates the efficient use of this structure in various optoelectronic applications. Certain electrical and optical properties of the ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS multilayer system were investigated. The measured properties included sheet resistance, optical transmittance, and reflectance. The ZnS/Ag/ZnS/Ag/ZnS multilayer structure yielded the best results when the thickness of the silver layers was 10 nm and the thickness of the ZnS layers was 30 nm. Under these conditions, the figure of merit, FTC, was 0.0745 Ω^{-1} , which is the maximum value and indicates the best performance of the structure. Furthermore, a low sheet resistance of approximately 6.328 Ω /sq and a transmittance of 92.75% in the visible region were achieved. The low electrical resistance and high transmittance make this structure suitable as a transparent conductive electrode in optoelectronic applications.

Keywords: Electrode, conductive, transparent, thin, PET